細書

トリアリールスルホニウム塩の製造法

## 技術分野

[0001] 本発明は、レジスト用酸発生剤或いは光カチオン性重合開始剤として有用な、カチオン部の3つの芳香環のうち1つの芳香環の構造のみが異なるトリアリールスルホニウム塩の新規製造法に関するものである。

#### 背景技術

- [0002] トリアリールスルホニウム塩は、半導体製造分野のフォトリングラフィー工程に於いて 光酸発生剤として広く用いられている。
- [0003] これらのトリアリールスルホニウム塩は、トリアリールスルホニウム ハライド(例えばクロライド、ブロマイド等。)を中間体として様々なカウンターアニオンへ容易に交換可能である。
- [0004] トリアリールスルホニウム ブロマイドの合成法としては、例えば(1)ジアリールスルホキシドとGrignard試薬とを反応させる方法(例えば非特許文献1、非特許文献2等参照。)、(2)ジアリールスルホキシドと芳香族炭化水素を塩化アルミニウムの存在下で縮合反応させる方法(例えば非特許文献3参照。)、(3)ジアリールジクロロスルフィドと芳香族炭化水素とを塩化アルミニウムの存在下で反応させる方法(例えば非特許文献4参照。)、(4)ジアリールスルフィドとジアリールヨードニウム塩を反応させる方法(例えば非特許文献5参照。)等が知られている。
- [0005] しかし、これらの方法は、例えば高温下での過酷な条件(例えば加熱還流操作、溶融反応等。)、亜硫酸ガスの発生、大量のアルミニウム廃液の排出等の問題点を有している。
- [0006] そこで、ジアリールスルホキシドとアリールグリニャール試薬とを、アルキル化剤としてトリエチルオキソニウムテトラフルオロボレート(Et O・BF )を共存させることにより、穏和な条件下で反応させる方法(例えば非特許文献6参照。)が提案されている。しかし、この方法で使用されるEt O・BF は高価であるばかりか不安定な化合物であり、また人体に有害であるため操作及び取扱いが困難である等の問題点を有している。

BEST AVAILABLE COPY

また、この方法により目的のトリアリールスルホニウム塩を合成する際に、副生成物としてカチオン部の異なる構造を有するスルホニウム塩を含むか否かについては何ら 開示されていない。

- [0007] この問題を解決するために、Et O・BF の代わりに、活性化剤としてクロロトリメチルシラン (TMSCI)を共存させてトリアリールスルホニウム塩を合成する方法 (例えば特許文献1参照。)が提案されている。しかし、この方法はカチオン部の3つの芳香環が同一であるスルホニウム塩の合成法としては好ましいものであるが、ジアリールスルホキシド (2つの芳香環は同じ構造 (構造a)を有する。] に、当該ジアリールスルホキシドの芳香環とは構造の異なる芳香環 (構造b)を導入する方法として利用した場合、これにより得られるスルホニウム塩の3つの芳香環の組合せは、目的物 [即ち、3つの芳香環の治力の方を環の治力の方でである。 (異なる芳香環の組合せなる) のみならず、異なる芳香環の組合せからなる2種類の副生成物 [即ち、3つの芳香環が全て構造aである化合物又は人及び3つの芳香環のうち1つが構造aであり、残り2つが構造bである化合物)が生成するという問題点を有している。
- [0008] 特に、トリアリールスルホニウム塩をレジスト用酸発生剤として用いる場合、副生成物の共存は、例えばパターン形成、感度等に影響を及ぼすため好ましくなく、しかも、これを改良するのは難しいという問題点を有している。
- [0009] このような状況下、トリアリールスルホニウム塩の3つの芳香環のうち1つの芳香環の みが異なる構造を有するトリアリールスルホニウム塩を、副生成物を生ずることなく効 率よく高収率で製造し得る方法の開発が望まれている現状にある。
- [0010] 特許文献1:特許第3163615号公報

非特許文献1:B.S.Wildi, S.W.Taylor and H.A.Portratz, Journal of the American Chemical Society, Vol.73, p.1965(1951)

非特許文献2:J.L.Dektar and N.P.Hacker, Journal of the American Chemical Society, Vol.112, No.16, p.6004(1990)

非特許文献3:G.H.Wiegand and W.E.McEwen, The Journal of Organic chemistry, Vol.33, No.7, p.2671(1968)

非特許文献4:G.Dougherty and P.D.Hammond, Journal of the American Chemical

Society, Vol.61, p.80(1939)

非特許文献5: J.V.Crivello and J.H.W.Lam, The Journal of Organic Chemistry, Vol.43, No.15, p.3055(1978)

非特許文献6: Kenneth K. Andersen and Nicholas E. Papanikolaou, Tetrahedron Letters, No.45, p.5445(1966)

発明の開示

## 発明が解決しようとする課題

[0011] 本発明は上記した如き状況に鑑みなされたもので、カチオン部の3つの芳香環のうち1つの芳香環の構造のみが異なるトリアリールスルホニウム塩(以下、本発明に係るトリアリールスルホニウム塩と略記する。)を、副生成物を生ずることなく、効率よく高収率で製造し得る方法を提供することを課題とする。

課題を解決するための手段

[0012] 本発明は、上記課題を解決する目的でなされたものであり、一般式[1]

[0013]

$$\mathbb{R}^{1} \xrightarrow{\text{II}} \mathbb{R}^{1} \qquad [1]$$

- [0014] (式中、2つのR<sup>1</sup>は水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、炭素数1〜4のハロアルキル基、アルコキシ基、アシル基、ヒドロキシ基、アミノ基、ニトロ基又はシアノ基を表す。) で示されるジアリールスルホキシドと一般式[2]
- [0015] RMgX [2]
- [0016] (式中、Rは、ハロゲン原子、アルキル基、炭素数1〜4のハロアルキル基、アルコキシ 基、アルキルチオ基、N-アルキルカルバモイル基及びカルバモイル基から選ばれる 置換基を有していてもよいアリール基を表し、当該置換基は上記一般式[1]に於ける R¹とは異なるものであり、Xはハロゲン原子を表す。)で示されるアリールグリニャール 試薬とを、当該ジアリールスルホキシドに対して3〜7.5当量の、酸素に対して親和 性の高い活性化剤共存下に反応させた後、一般式[3]

[0017] HA<sub>1</sub> [3]

# BEST AVAILABLE COPY

[0018] (式中、A<sub>1</sub>は強酸残基を表す。)で示される強酸又はその塩を反応させることを特徴とする、一般式[4]

[0019]  $\begin{array}{ccc}
R^{1} \\
& & \\
R-S \\
& A_{1}
\end{array}$ [4]

[0020] (式中、R、R<sup>1</sup>及びA」は前記に同じ。)で示されるトリアリールスルホニウム塩の製造法、の発明である。

#### 発明の効果

[0021] 本発明のトリアリールスルホニウム塩の製造法は、酸素原子に対して親和性の高い活性化剤をこれまで用いられてきた量以上に使用することにより、従来法が有していた、例えば高温下での過酷な条件(例えば加熱還流操作、溶融反応等。)、亜硫酸ガスの発生、大量のアルミニウム廃液の排出、カチオン部の3つの芳香環が同一のスルホニウム塩のみの合成、不純物である副生成物の含有等の問題点を有することなく、効率よく高収率で目的とするスルホニウム塩を製造し得る。このような効果は、本発明に於いて使用される酸素原子に対して親和性の高い活性化剤の使用量を大幅に増加させることにより生じたものであり、全く予測し得ないことであった。

# 発明を実施するための最良の形態

- [0022] 一般式[1]に於いて、R<sup>1</sup>で示されるハロゲン原子としては、例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられる。
- [0023] R<sup>1</sup>で示されるアルキル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状の何れでもよく、通常、炭素数1~12、好ましくは1~6のものが挙げられ、具体的には、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、n-ペンチル基、イソペンチル基、sec-ペンチル基、tert-ペンチル基、ネオペンチル基、2-メチルブチル基、1-エチルプロピル基、n-ヘキシル基、イソ

- [0024] R¹で示される炭素数1~4のハロアルキル基としては、通常炭素数1~4、好ましくは1~2のアルキル基の水素原子の一部又は全部がハロゲン化(例えばフッ素化、塩素化、臭素化、ヨウ素化等。)されたものが挙げられ、直鎖状、分枝状或いは環状の何れでもよく、具体的には、例えばフルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、クロロメチル基、ジクロロメチル基、トリクロロメチル基、ブロモメチル基、ジブロモメチル基、トリブロモメチル基、ヨードメチル基、ジョードメチル基、トリョードメチル基、ペンタフルオロエチル基、ペンタクロロエチル基、ペンタブロモエチル基、ペンタフルオロエチル基、ペンタクロロプロピル基、ペプタブロモプロピル基、ヘプタフルオロプロピル基、ハプタフロロプロピル基、ハプタブロモプロピル基、ヘプタョードプロピル基、ノナフルオロブチル基、ノナクロロブチル基、ノナブロモブチル基、ノナョードブチル基等が挙げられる。
- [0025] R<sup>1</sup>で示されるアルコキシ基としては、直鎖状、分枝状或いは環状の何れでもよく、 通常炭素数1~8、好ましくは1~6のものが挙げられ、具体的には、例えばメトキシ基 、エトキシ基、nープロポキシ基、イソプロポキシ基、nーブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、tert-ブトキシ基、nーペンチルオキシ基、イソペンチルオキシ基、sec-ペン チルオキシ基、tert-ペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、nーへキシルオキシ 基、イソヘキシルオキシ基、sec-ヘキシルオキシ基、tert-ヘキシルオキシ基、ネオヘ キシルオキシ基、nーヘプチルオキシ基、イソヘプチルオキシ基、sec-ヘプチルオキシ

基、tert-ヘプチルオキシ基、ネオヘプチルオキシ基、n-オクチルオキシ基、イソオク チルオキシ基、sec-オクチルオキシ基、tert-オクチルオキシ基、ネオオクチルオキシ 基、シクロプロポキシ基、シクロブトキシ基、シクロペンチルオキシ基、シクロヘキシル オキシ基、シクロヘプチルオキシ基、シクロオクチルオキシ基等が挙げられる。

- [0026] R<sup>1</sup>で示されるアシル基としては、通常炭素数1~16のカルボン酸由来のものが挙 げられ、具体的には、例えばホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、 イソブチリル基、バレリル基、イソバレリル基、ピバロイル基、ヘキサノイル基、ヘプタノ イル基、オクタノイル基、ノナノイル基、デカノイル基、ウンデカノイル基、ラウロイル基 、ミリストイル基、パルミトイル基、シクロヘキシルカルボニル基等の脂肪族カルボン酸 由来のもの、例えばベンゾイル基、ナフトイル基、トルオイル基等の芳香族カルボン 酸由来のもの等が挙げられる。
- [0027] 一般式[2]に於いて、Rで示される、ハロゲン原子、アルキル基、炭素数1~4のハロアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、N-アルキルカルバモイル基及びカルバモイル基から選ばれる置換基を有していてもよいアリール基のアリール基としては、通常炭素数6~14、好ましくは6~10のものが挙げられ、具体的には、例えばフェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基等が挙げられる。
- [0028] Rで示される、ハロゲン原子、アルキル基、炭素数1〜4のハロアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、N-アルキルカルバモイル基及びカルバモイル基から選ばれる置換基を有していてもよいアリール基の置換基として挙げられる、ハロゲン原子、アルキル基、炭素数1〜4のハロアルキル基及びアルコキシ基としては、一般式[1] に於けるR<sup>1</sup>で示されるこれらの置換基の例示と同様のものが挙げられる。
- [0029] Rで示される、ハロゲン原子、アルキル基、炭素数1~4のハロアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、N-アルキルカルバモイル基及びカルバモイル基から選ばれる置換基を有していてもよいアリール基の置換基として挙げられるアルキルチオ基としては、上記Rで示される置換基を有していてもよいアリール基の置換基として挙げられるアルコキシ基の酸素原子が硫黄原子で置換されたものが挙げられ、直鎖状、分枝状或いは環状の何れでもよく、通常炭素数1~8、好ましくは1~6のものが挙げられ、具体的には、例えばメチルチオ基、エチルチオ基、n-プロピルチオ基、イソプロ

- [0030] Rで示される、ハロゲン原子、アルキル基、炭素数1~4のハロアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、N-アルキルカルバモイル基及びカルバモイル基から選ばれる置換基を有していてもよいアリール基の置換基として挙げられるN-アルキルカルバモイル基としては、カルバモイル基の水素原子の一部が、炭素数1~6のアルキル基で置換されたものが挙げられ、具体的には、例えばN-メチルカルバモイル基、N-エチルカルバモイル基、N-n-プロピルカルバモイル基、N-イソプロピルカルバモイル基、N-n-ブチルカルバモイル基、N-イソブチルカルバモイル基、N-tert-ブチルカルバモイル基、N-イソでンチルカルバモイル基、N-tert-プチルカルバモイル基、N-イソペンチルカルバモイル基、N-tert-ペンチルカルバモイル基、N-n-ヘキシルカルバモイル基、N-イソヘキシルカルバモイル基、N-tert-ペンチルカルバモイル基、N-n-ヘキシルカルバモイル基、N-イソヘキシルカルバモイル基、N-tert-ペキシルカルバモイル基等が挙げられる。
- [0031] Xで示されるハロゲン原子としては、例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられ、中でも、例えばフッ素原子、塩素原子が好ましく、就中、フッ素原子がより好ましい。
- [0032] 尚、一般式[1]に於けるR<sup>1</sup>で示される置換基と一般式[2]に於けるRで示される置換基を有していてもよいアリール基の置換基は異なるものである。また、一般式[1]の部分構造である

[0034] と一般式[2]に於けるRのどちらか一方はフェニル基であってもよい。

[0035] 一般式[3]に於いて、A、で示される強酸残基としては、一般式[5]

[0036]  $HX_1$  [5]

[0037] (式中、X<sub>1</sub>はハロゲン原子を表す。)で示されるハロゲン化水素酸由来のもの、一般式[6]

[0038]  $R^2 - SO_3H$  [6]

[0039] (式中、R<sup>2</sup>は、ハロゲン原子を有していてもよい、アルキル基、アリール基若しくはアラルキル基又はカンファー基を表す。)で示されるスルホン酸由来のもの、一般式[7]

[0040] HM<sub>1</sub>Fn [7]

[0041] (式中、 $M_1$ は半金属原子を表し、nは4又は6である。)で示される無機強酸由来のもの等が挙げられる。

[0042] 一般式[5]に於いて、X<sub>1</sub>で示されるハロゲン原子としては、例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられ、中でも、例えば塩素原子、臭素原子が好ましく、就中、臭素原子がより好ましい。

[0043] 一般式[6]に於いて、R<sup>2</sup>で示される、ハロゲン原子を有していてもよいアルキル基のアルキル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状の何れでもよく、通常炭素数1~29、好ましくは炭素数1~18、より好ましくは炭素数1~8のものが挙げられ、具体的には、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ペンブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、n-ペンチル基、イソペンチル基、sec-ペンチル基、tert-ペンチル基、ネオペンチル基、n-ペナシル基、イソペプチル基、sec-ペンチル基、tert-ヘキシル基、ネオペキシル基、n-ペプチル基、イソペプチル基、sec-ペプチル基、tert-ヘプチル基、ネオヘキシル基、n-オクチル基、イソオクチル基、sec-フチル基、tert-オクチル基、ネオオクチル基、n-ノニル基、イソノニル基、sec-ノニル基、tert-ノニル基、ネオノニル基、n-デシル基、イソデシル基、sec-デシル基、tert-デシル基、ネオデシル基、n-ウンデシル基、イソウンデシル基、sec-ウンデシル

# **BEST AVAILABLE COPY**

基、tert-ウンデシル基、ネオウンデシル基、n-ドデシル基、インドデシル基、sec-ドデ シル基、tert-ドデシル基、ネオドデシル基、n-トリデシル基、イントリデシル基、sec-ト リデシル基、tert-トリデシル基、ネオトリデシル基、n-テトラデシル基、イソテトラデシ ル基、sec-テトラデシル基、tert-テトラデシル基、ネオテトラデシル基、n-ペンタデシ ル基、イソペンタデシル基、sec-ペンタデシル基、tert-ペンタデシル基、ネオペンタ デシル基、n-ヘキサデシル基、イソヘキサデシル基、sec-ヘキサデシル基、tert-ヘ キサデシル基、ネオヘキサデシル基、n-ヘプタデシル基、イソヘプタデシル基、sec-ヘプタデシル基、tert-ヘプタデシル基、ネオヘプタデシル基、n-オクタデシル基、イ ソオクタデシル基、sec-オクタデシル基、tert-オクタデシル基、ネオオクタデシル基、 n-ノナデシル基、イソノナデシル基、sec-ノナデシル基、tert-ノナデシル基、ネオノナ デシル基、n-イコシル基、イソイコシル基、sec-イコシル基、tert-イコシル基、ネオイコ シル基、n-ヘンイコシル基、イソヘンイコシル基、sec-ヘンイコシル基、tert-ヘンイコ シル基、ネオイコシル基、n-ドコシル基、イソドコシル基、sec-ドコシル基、tert-ドコシ ル基、ネオドコシル基、n-トリコシル基、イソトリコシル基、sec-トリコシル基、tert-トリコ シル基、ネオトリコシル基、n-テトラコシル基、イソテトラコシル基、sec-テトラコシル基 、tert-テトラコシル基、ネオテトラコシル基、n-ペンタコシル基、イソペンタコシル基、 secーペンタコシル基、tertーペンタコシル基、ネオペンタコシル基、nーヘキサコシル基、 イソヘキサコシル基、sec-ヘキサコシル基、tert-ヘキサコシル基、ネオヘキサコシル 基、nーヘプタコシル基、イソヘプタコシル基、secーヘプタコシル基、tertーヘプタコシル 基、ネオヘプタコシル基、n-オクタコシル基、イソオクタコシル基、sec-オクタコシル基 、tert-オクタコシル基、ネオオクタコシル基、n-ノナコシル基、イソノナコシル基、sec-ノナコシル基、tert-ノナコシル基、ネオノナコシル基、シクロプロピル基、シクロブチル 基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基、シクロノニル基、シクロ デシル基、シクロウンデシル基、シクロドデシル基、シクロトリデシル基、シクロテトラデ シル基、シクロペンタデシル基、シクロヘキサデシル基、シクロヘプタデシル基、シク ロオクタデシル基、シクロノナデシル基、シクロイコシル基、シクロヘンイコシル基、シ クロドコシル基、シクロトリコシル基、シクロテトラコシル基、シクロペンタコシル基、シク` ロヘキサコシル基、シクロヘプタコシル基、シクロオクタコシル基、シクロノナコシル基

等が挙げられる。

- [0045] R<sup>2</sup>で示される、ハロゲン原子を有していてもよいアラルキル基のアラルキル基としては、通常炭素数7~15、好ましくは炭素数7~10のものが挙げられ、具体的には、例えばベンジル基、フェネチル基、フェニルプロピル基、フェニルブチル基、1-メチルー3-フェニルプロピル基、フェニルペンチル基、フェニルヘキシル基、フェニルヘプチル基、フェニルオクチル基、フェニルノニル基等が挙げられる。
- [0046] R<sup>2</sup>で示される、ハロゲン原子を有していてもよい、アルキル基、アリール基及びアラルキル基とは、上記アルキル基、アリール基及びアラルキル基中の水素原子の一部又は全部がハロゲン原子(例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等。)で置換されたものが挙げられる。
- [0047] 具体的には、アルキル基に於いては、全ての水素原子がハロゲン原子で置換されたもの又は通常1~30個、好ましくは1~16個の水素原子がハロゲン原子で置換されたものが挙げられ、中でも全ての水素原子がハロゲン原子で置換されたものが好ましい。
- [0048] アリール基に於いては、その環中の1~5個、好ましくは3~5個の水素原子がハロ ゲン原子で置換されたものが挙げられ、中でも、その環中の全ての水素原子がハロ ゲン原子で置換されたものが好ましい。
- [0049] アラルキル基に於いては、そのアルキル基部分の水素原子及び/又はアリール基部分の水素原子がハロゲン原子で置換されたものが挙げられ、アルキル基部分については全部又は一部の水素原子が置換されたものが含まれ、アリール基部分についてはその環中の1~5個、好ましくは5個の水素原子が置換されたものが挙げられる。
- [0050] R<sup>2</sup>で示される、ハロゲン原子を有していてもよい、アルキル基、アリール基又はアラルキル基は、ハロゲン原子以外に更に置換基を有していてもよく、当該置換基としては、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブ

チル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基等の炭素数1~4のアルキル基、例えばフルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、クロロメチル基、ジクロロメチル基、ドリクロロメチル基、ブロモメチル基、ジブロモメチル基、トリブロモメチル基、コードメチル基、ジョードメチル基、トリョードメチル基、トリフルオロエチル基、トリクロロエチル基、トリブロモエチル基、トリコードエチル基、ペンタフルオロエチル基、ペンタフロロエチル基、ペンタブロモエチル基、ペンタコードエチル基、ペプタフルオロプロピル基、ペプタブロモプロピル基、ヘプタフロロプロピル基、ハプタブロモプロピル基、ハプタコードプロピル基、ノナフルオロブチル基、ノナクロロブチル基、ノナブロモブチル基、ノナヨードブチル基等の炭素数1~4のハロアルキル基、例えばメトキシ基、エトキシ基、ロープロポキシ基、イソプロポキシ基、ローブトキシ基、イソプロポキシ基、ローブトキシ基、イソブトキシ基、tert-ブトキシ基等の炭素数1~4のアルコキシ基等が挙げられる。

- [0051] 一般式[7]に於いて、M<sub>1</sub>で示される半金属原子としては、例えばホウ素原子、ケイ素原子、リン原子、ヒ素原子、アンチモン原子等が挙げられ、中でも、例えばホウ素原子、リン原子、ヒ素原子、アンチモン原子等が好ましく、就中、例えばホウ素原子、リン原子等がより好ましい。

レンソ

トリフェニルホスフェート、トリトリルホスフェート等のトリオルガノホスフェート類が挙げられ、中でも、ハロゲノトリアルキルシランが好ましく、就中、クロロトリメチルシランがより好ましい。

- [0053] 一般式[1]で示されるジアリールスルホキシドの好ましい具体例としては、例えばジフェニルスルホキシド、ビス(4-メチルフェニル)スルホキシド、ビス(3-メチルフェニル)スルホキシド、ビス(4-メトキシフェニル)スルホキシド、ビス(3-メトキシフェニル)スルホキシド、ビス(3-メトキシフェニル)スルホキシド、ビス(2-メトキシフェニル)スルホキシド、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)スルホキシド、ビス(4-アルフェニル)スルホキシド、ビス(4-アルフェニル)スルホキシド、ジナフチルスルホキシド、ビス(4-アルオロフェニル)スルホキシド、ビス(4-アロロフェニル)スルホキシド、ジナフチルスルホキシド、ビス(ヒドロキシフェニル)スルホキシド等が挙げられる。
- [0054] 一般式[2]で示されるアリールグリニャール試薬の好ましい具体例としては、例えば 臭化フェニルマグネシウム、臭化4ーメチルフェニルマグネシウム、臭化3ーメチルフェニ ルマグネシウム、臭化2ーメチルフェニルマグネシウム、臭化4-tert-ブチルフェニルマ グネシウム、臭化4ーシクロヘキシルフェニルマグネシウム、臭化4ーメトキシフェニルマ グネシウム、臭化3-メトキシフェニルマグネシウム、臭化4-n-ブトキシフェニルマグネ シウム、臭化2-n-ブトキシフェニルマグネシウム、臭化4-tert-ブトキシフェニルマグネ シウム、臭化4-シクロヘキシルオキシフェニルマグネシウム、臭化4-メチルチオフェニ ルマグネシウム、臭化2,4,6-トリメチルフェニルマグネシウム、臭化3,5-ジメチル-4-メト キシフェニルマグネシウム、臭化4-フルオロフェニルマグネシウム、臭化4-クロロフェ ニルマグネシウム、臭化4-トリフルオロメチルフェニルマグネシウム、臭化ナフチルマ グネシウム、塩化フェニルマグネシウム、塩化4-メチルフェニルマグネシウム、塩化3-メチルフェニルマグネシウム、塩化2-メチルフェニルマグネシウム、塩化4-tert-ブチ ルフェニルマグネシウム、塩化4-シクロヘキシルフェニルマグネシウム、塩化4-メトキ シフェニルマグネシウム、塩化3-メトキシフェニルマグネシウム、塩化4-n-ブトキシフェ ニルマグネシウム、塩化2-n-ブトキシフェニルマグネシウム、塩化4-tert-ブトキシフェ ニルマグネシウム、塩化4-シクロヘキシルオキシフェニルマグネシウム、塩化4-メチル チオフェニルマグネシウム、塩化2,4,6-トリメチルフェニルマグネシウム、塩化3,5-ジメ チルー4-メトキシフェニルマグネシウム、塩化4-フルオロフェニルマグネシウム、塩化

4-クロロフェニルマグネシウム、塩化4-トリフルオロメチルフェニルマグネシウム、塩化 ナフチルマグネシウム等が挙げられる。

[0055] 一般式[5]で示されるハロゲン化水素酸又はその塩の好ましい具体例としては、例えばフッ化水素酸、塩化水素酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、これらの塩(例えばリチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、ルビジウム塩、銀塩、セシウム塩等。)等が挙げられ、中でも、例えば塩化水素酸、臭化水素酸等が好ましく、就中、臭化水素酸がより好ましい。

一般式「6〕で示されるスルホン酸又はその塩の好ましい具体例としては、例えばメ [0056] タンスルホン酸、エタンスルホン酸、プロパンスルホン酸、ブタンスルホン酸、ペンタン スルホン酸、ヘキサンスルホン酸、ヘプタンスルホン酸、オクタンスルホン酸、ノナンス ルホン酸、デカンスルホン酸、ウンデカンスルホン酸、ドデカンスルホン酸、トリデカン スルホン酸、テトラデカンスルホン酸、ペンタデカンスルホン酸、ヘキサデカンスルホ ン酸、ヘプタデカンスルホン酸、オクタデカンスルホン酸、ノナデカンスルホン酸、イコ サンスルホン酸、ヘンイコサンスルホン酸、ドコサンスルホン酸、トリコサンスルホン酸 、テトラコンサンスルホン酸等のアルキルスルホン酸、例えばフルオロメタンスルホン 酸、ジフルオロメタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、クロロメタンスルホン 酸、ジクロロメタンスルホン酸、トリクロロメタンスルホン酸、ブロモメタンスルホン酸、ジ ブロモメタンスルホン酸、トリブロモメタンスルホン酸、ヨードメタンスルホン酸、ジヨード メタンスルホン酸、トリヨードメタンスルホン酸、フルオロエタンスルホン酸、ジフルオロ エタンスルホン酸、トリフルオロエタンスルホン酸、ペンタフルオロエタンスルホン酸、 クロロエタンスルホン酸、ジクロロエタンスルホン酸、トリクロロエタンスルホン酸、ペン タクロロエタンスルホン酸、トリブロモエタンスルホン酸、ペンタブロモエタンスルホン 酸、トリョードエタンスルホン酸、ペンタョードエタンスルホン酸、フルオロプロパンスル ホン酸、トリフルオロプロパンスルホン酸、ヘプタフルオロプロパンスルホン酸、クロロ プロパンスルホン酸、トリクロロプロパンスルホン酸、ヘプタクロロプロパンスルホン酸、 ブロモプロパンスルホン酸、トリブロモプロパンスルホン酸、ヘプタブロモプロパンスル ホン酸、トリョードプロパンスルホン酸、ヘプタョードプロパンスルホン酸、トリフルオロ ブタンスルホン酸、ノナフルオロブタンスルホン酸、トリクロロブタンスルホン酸、ノナク

ロロブタンスルホン酸、トリブロモブタンスルホン酸、ノナブロモブタンスルホン酸、トリ ヨードブタンスルホン酸、ノナヨードブタンスルホン酸、トリフルオロペンタンスルホン酸 、パーフルオロペンタンスルホン酸、トリクロロペンタンスルホン酸、パークロロペンタン スルホン酸、トリブロモペンタンスルホン酸、パーブロモペンタンスルホン酸、トリヨード ペンタンスルホン酸、パーヨードペンタンスルホン酸、トリフルオロヘキサンスルホン酸 、パーフルオロヘキサンスルホン酸、トリクロロヘキサンスルホン酸、パークロロヘキサ ンスルホン酸、パーブロモヘキサンスルホン酸、パーヨードヘキサンスルホン酸、トリ フルオロヘプタンスルホン酸、パーフルオロヘプタンスルホン酸、トリクロロヘプタンス ルホン酸、パークロロヘプタンスルホン酸、パーブロモヘプタンスルホン酸、パーヨー ドヘプタンスルホン酸、トリフルオロオクタンスルホン酸、パーフルオロオクタンスルホ ン酸、トリクロロオクタンスルホン酸、パークロロオクタンスルホン酸、パーブロモオクタ ンスルホン酸、パーヨードオクタンスルホン酸、トリフルオロノナンスルホン酸、パーフ ルオロノナンスルホン酸、トリクロロノナンスルホン酸、パークロロノナンスルホン酸、パ ーブロモノナンスルホン酸、パーヨードノナンスルホン酸、トリフルオロデカンスルホン 酸、パーフルオロデカンスルホン酸、トリクロロデカンスルホン酸、パークロロデカンス ルホン酸、パーブロモデカンスルホン酸、パーヨードデカンスルホン酸、トリフルオロウ ンデカンスルホン酸、パーフルオロウンデカンスルホン酸、トリクロロウンデカンスルホ ン酸、パークロロウンデカンスルホン酸、パーブロモウンデカンスルホン酸、パーヨー ドウンデカンスルホン酸、トリフルオロドデカンスルホン酸、パーフルオロドデカンスル ホン酸、トリクロロドデカンスルホン酸、パークロロドデカンスルホン酸、パーブロモドデ カンスルホン酸、パーヨードドデカンスルホン酸、トリフルオロトリデカンスルホン酸、パ ーフルオロトリデカンスルホン酸、トリクロロトリデカンスルホン酸、パークロロトリデカン スルホン酸、パーブロモトリデカンスルホン酸、パーヨードトリデカンスルホン酸、トリフ ルオロテトラデカンスルホン酸、パーフルオロテトラデカンスルホン酸、トリクロロテトラ デカンスルホン酸、パークロロテトラデカンスルホン酸、パーブロモテトラデカンスルホ ン酸、パーヨードテトラデカンスルホン酸、トリフルオロペンタデカンスルホン酸、パー フルオロペンタデカンスルホン酸、トリクロロペンタデカンスルホン酸、パークロロペン タデカンスルホン酸、パーブロモペンタデカンスルホン酸、パーヨードペンタデカンス

ルホン酸、パーフルオロヘキサデカンスルホン酸、パークロロヘキサデカンスルホン 酸、パーブロモヘキサデカンスルホン酸、パーヨードヘキサデカンスルホン酸、パー フルオロヘプタデカンスルホン酸、パークロロヘプタデカンスルホン酸、パーブロモヘ プタデカンスルホン酸、パーヨードヘプタデカンスルホン酸、パーフルオロオクタデカ ンスルホン酸、パークロロオクタデカンスルホン酸、パーブロモオクタデカンスルホン 酸、パーヨードオクタデカンスルホン酸、パーフルオロノナデカンスルホン酸、パーク ロロノナデカンスルホン酸、パーブロモノナデカンスルホン酸、パーヨードノナデカン スルホン酸、パーフルオロイコサンスルホン酸、パークロロイコサンスルホン酸、パー ブロモイコサンスルホン酸、パーヨードイコサンスルホン酸、パーフルオロヘンイコサ ンスルホン酸、パークロロヘンイコサンスルホン酸、パーブロモヘンイコサンスルホン 酸、パーヨードヘンイコサンスルホン酸、パーフルオロドコサンスルホン酸、パークロロ ドコサンスルホン酸、パーブロモドコサンスルホン酸、パーヨードドコサンスルホン酸、 パーフルオロトリコサンスルホン酸、パークロロトリコサンスルホン酸、パーブロモトリコ サンスルホン酸、パーヨードトリコサンスルホン酸、パーフルオロテトラコンサンスルホ ン酸、パークロロテトラコンサンスルホン酸、パーブロモテトラコンサンスルホン酸、パ ーヨードテトラコンサンスルホン酸等のハロアルキルスルホン酸、例えばシクロペンタ ンスルホン酸、シクロヘキサンスルホン酸等のシクロアルキルスルホン酸、例えば2-フ ルオロシクロペンタンスルホン酸、2-クロロシクロペンタンスルホン酸、2-ブロモシクロ ペンタンスルホン酸、2-ヨードシクロペンタンスルホン酸、3-フルオロシクロペンタンス ルホン酸、3-クロロシクロペンタンスルホン酸、3-ブロモシクロペンタンスルホン酸、3-ョードシクロペンタンスルホン酸、3,4-ジフルオロシクロペンタンスルホン酸、3,4-ジク ロロシクロペンタンスルホン酸、3,4-ジブロモシクロペンタンスルホン酸、3,4-ジョード シクロペンタンスルホン酸、4-フルオロシクロヘキサンスルホン酸、4-クロロシクロヘキ サンスルホン酸、4-ブロモシクロヘキサンスルホン酸、4-ヨードシクロヘキサンスルホ ン酸、2,4-ジフルオロシクロヘキサンスルホン酸、2,4-ジクロロシクロヘキサンスルホン 酸、2,4-ジブロモシクロヘキサンスルホン酸、2,4-ジョードシクロヘキサンスルホン酸、 2.4.6-トリフルオロシクロヘキサンスルホン酸、2,4,6-トリクロロシクロヘキサンスルホン 酸、2.4.6-トリブロモシクロヘキサンスルホン酸、2,4,6-トリヨードシクロヘキサンスルホ

ン酸、テトラフルオロシクロヘキサンスルホン酸、テトラクロロシクロヘキサンスルホン酸 、テトラブロモシクロヘキサンスルホン酸、テトラヨードシクロヘキサンスルホン酸等の ハロゲン化シクロアルキルスルホン酸、例えばベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホ ン酸、アントラセンスルホン酸、フェナントレンスルホン酸、ピレンスルホン酸等の芳香 族スルホン酸、例えば2-フルオロベンゼンスルホン酸、3-フルオロベンゼンスルホン 酸、4-フルオロベンゼンスルホン酸、2-クロロベンゼンスルホン酸、3-クロロベンゼン スルホン酸、4-クロロベンゼンスルホン酸、2-ブロモベンゼンスルホン酸、3-ブロモベ ンゼンスルホン酸、4-ブロモベンゼンスルホン酸、2-ヨードベンゼンスルホン酸、4-ヨ ードベンゼンスルホン酸、2,4-ジフルオロベンゼンスルホン酸、2,6-ジフルオロベンゼ ンスルホン酸、2,4-ジクロロベンゼンスルホン酸、2,6-ジクロロベンゼンスルホン酸、 2,4-ジブロモベンゼンスルホン酸、2.6-ジブロモベンゼンスルホン酸、2.4-ジョードベ ンゼンスルホン酸、2,6-ジョードベンゼンスルホン酸、2,4,6-トリフルオロベンゼンスル ホン酸、3,4,5-トリフルオロベンゼンスルホン酸、2,4,6-トリクロロベンゼンスルホン酸、 3,4,5-トリクロロベンゼンスルホン酸、2,4,6-トリブロモベンゼンスルホン酸、3,4,5-トリ ブロモベンゼンスルホン酸、2,4,6-トリヨードベンゼンスルホン酸、3,4,5-トリヨードベン ゼンスルホン酸、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸、ペンタクロロベンゼンスルホン 酸、ペンタブロモベンゼンスルホン酸、ペンタヨードベンゼンスルホン酸、フルオロナ フタレンスルホン酸、クロロナフタレンスルホン酸、ブロモナフタレンスルホン酸、ヨード ナフタレンスルホン酸、フルオロアントラセンスルホン酸、クロロアントラセンスルホン酸 、ブロモアントラセンスルホン酸、ヨードアントラセンスルホン酸等のハロゲン化芳香族 スルホン酸、例えばp-トルエンスルホン酸、4-イソプロピルベンゼンスルホン酸、3,5-ビス(トリメチル)ベンゼンスルホン酸、3,5-ビス(イソプロピル)ベンゼンスルホン酸、 2,4,6-トリス(トリメチル)ベンゼンスルホン酸、2,4,6-トリス(イソプロピル)ベンゼンスルホ ン酸等のアルキル芳香族スルホン酸、例えば2-トリフルオロメチルベンゼンスルホン 酸、2-トリクロロメチルベンゼンスルホン酸、2-トリブロモメチルベンゼンスルホン酸、 2-トリョードメチルベンゼンスルホン酸、3-トリフルオロメチルベンゼンスルホン酸、3-ト リクロロメチルベンゼンスルホン酸、3-トリブロモメチルベンゼンスルホン酸、3-トリヨー ドメチルベンゼンスルホン酸、4-トリフルオロメチルベンゼンスルホン酸、4-トリクロロメ

チルベンゼンスルホン酸、4-トリブロモメチルベンゼンスルホン酸、4-トリヨードメチル ベンゼンスルホン酸、2,6-ビス(トリフルオロメチル)ベンゼンスルホン酸、2,6-ビス(トリク ロロメチル)ベンゼンスルホン酸、2,6-ビス(トリブロモメチル)ベンゼンスルホン酸、2,6-ビス(トリョードメチル)ベンゼンスルホン酸、3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンゼンスル ホン酸、3,5-ビス(トリクロロメチル)ベンゼンスルホン酸、3,5-ビス(トリブロモメチル)ベン ゼンスルホン酸、3,5-ビス(トリョードメチル)ベンゼンスルホン酸等のハロゲン化アルキ ル芳香族スルホン酸、例えばベンジルスルホン酸、フェネチルスルホン酸、フェニル プロピルスルホン酸、フェニルブチルスルホン酸、フェニルペンチルスルホン酸、フェ ニルヘキシルスルホン酸、フェニルヘプチルスルホン酸、フェニルオクチルスルホン 酸、フェニルノニルスルホン酸等の芳香脂肪族スルホン酸、例えば4-フルオロフェニ ルメチルスルホン酸、4-クロロフェニルメチルスルホン酸、4-ブロモフェニルメチルス ルホン酸、4-ヨードフェニルメチルスルホン酸、テトラフルオロフェニルメチルスルホン 酸、テトラクロロフェニルメチルスルホン酸、テトラブロモフェニルメチルスルホン酸、テ トラヨードフェニルメチルスルホン酸、4-フルオロフェニルエチルスルホン酸、4-クロロ フェニルエチルスルホン酸、4-ブロモフェニルエチルスルホン酸、4-ヨードフェニルエ チルスルホン酸、4-フルオロフェニルプロピルスルホン酸、4-クロロフェニルプロピル スルホン酸、4-ブロモフェニルプロピルスルホン酸、4-ヨードフェニルプロピルスルホ ン酸、4-フルオロフェニルブチルスルホン酸、4-クロロフェニルブチルスルホン酸、4-ブロモフェニルブチルスルホン酸、4-ヨードフェニルブチルスルホン酸等のハロゲン 化芳香脂肪族スルホン酸、例えばカンファースルホン酸等の脂環式スルホン酸、これ らの塩(例えばリチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、ルビジウム塩、銀塩、セシウム塩 等。)等が挙げられる。

[0057] 一般式[7]で示される無機強酸又はその塩の好ましい具体例としては、例えばテトラフルオロホウ酸、テトラフルオロアルミン酸、テトラフルオロ鉄酸、テトラフルオロガリウム酸、ヘキサフルオロリン酸、ヘキサフルオロヒ素酸、ヘキサフルオロアンチモン酸、ヘキサフルオロケイ素酸、ヘキサフルオロニッケル酸、ヘキサフルオロチタン酸、ヘキサフルオロジルコン酸、これらの塩(例えば銀塩、カリウム塩、ナトリウム塩、リチウム塩等。)等が挙げられる。

[0058] 一般式[4]で示されるトリアリールスルホニウム塩は、より具体的には、例えば一般式[8]

[0059]  $\begin{array}{ccc}
R^{1} \\
\oplus & \\
X_{1} \\
\end{array}$ [8]

[0060] (式中、R、 $R^1$ 及びX」は前記に同じ。)で示されるもの(ハロゲン塩)、一般式[9]

[0061]  $\begin{array}{ccc}
R^{1} & & \\
R - S & R^{2}SO_{3} & [9]
\end{array}$ 

[0062] (式中、R、R $^1$ 及びR $^2$ は前記に同じ。)で示されるもの(スルホン酸塩)、一般式[10]

[0063]  $\begin{array}{cccc}
R^{1} & & & \\
& & & \\
R - S & M_{1}Fn & & [10]
\end{array}$ 

[0064] (式中、R、R¹、M<sub>1</sub>及びnは前記に同じ。)で示されるもの(無機強酸塩)等として表される。

、[0065] 一般式[8]で示されるスルホニウム塩(ハロゲン塩)の好ましい具体例としては、例 えば4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、3-メチルフェニルジフェニ ルスルホニウム ブロマイド、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、 4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-シクロヘキシルフェニ ルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-n-ブトキシフェ ニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウ ム ブロマイド、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-メチルチオフェニルジフェニ ルスルホニウム ブロマイド、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム ブロマ イド、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-フルオ ロフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、4-クロロフェニルジフェニルスルホニ ウム ブロマイド、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイド、 1-ナフチルジフェニルスルホニウム ブロマイド、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスル ホニウム ブロマイド、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム ブロマイド、ビス (4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム ブロマイド、ビス(4-トリフルオロメチル フェニル)フェニルスルホニウム ブロマイド、ビス(4-フルオロフェニル)フェニルスルホ ニウム ブロマイド、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホニウム ブロマイド、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム ブロマイド等が挙げられる。

[0066] 一般式[9]で示されるスルホニウム塩(スルホン酸塩)の好ましい具体例としては、例えば4-メチルフェニルジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウムノナフルオロブタンスルホネート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウムパーフルオロヘキサンスルホネート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウムパーフルオロオクタンスルホネート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ローフルオロオクタンスルホネート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウムペンタフルオロベンゼンスルホネート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウムトリフルオロメチルベンゼンスルホネート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウムノナフルオロブタンスルホネート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウムパーフルオロヘキサンスルホネート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウムパーフルオロヘキサンスルホネート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウムパーフルオロオクタン

スルホネート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム p-トルエンスルホネート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、3-メチ ルフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、2-メ チルフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、2-メチルフェニ ルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、2-メチルフェニルジフェ ニルスルホニウム パーフルオロヘキサンスルホネート、2-メチルフェニルジフェニル スルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、2-メチルフェニルジフェニルスルホ ニウム p-トルエンスルホネート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフ ルオロベンゼンスルホネート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオ ロメチルベンゼンスルホネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム トリフ ルオロメタンスルホネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム ノナフル オロブタンスルホネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオ ロヘキサンスルホネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオ ロオクタンスルホネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム p-トルエン スルホネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼ ンスルホネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチル ベンゼンスルホネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオ ロメタンスルホネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオ ロブタンスルホネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム パーフル オロヘキサンスルホネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム パー フルオロオクタンスルホネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム p-トルエンスルホネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフル オロベンゼンスルホネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム p-トリ フルオロメチルベンゼンスルホネート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム トリ フルオロメタンスルホネート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロ ブタンスルホネート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロヘキサ ンスルホネート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンス ルホネート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム p-トルエンスルホネート、4-メ

トキシフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、4-メト キシフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、3-メトキシフ ェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、3-メトキシフェニル ジフェニルスルホニウム パーフルオロヘキサンスルホネート、3-メトキシフェニルジフ ェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、3-メトキシフェニルジフェニ ルスルホニウム p-トルエンスルホネート、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニ ウム トリフルオロメタンスルホネート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム パー フルオロヘキサンスルホネート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム パー フルオロオクタンスルホネート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム p-トル エンスルホネート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベン ゼンスルホネート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチ ルベンゼンスルホネート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロ メタンスルホネート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタ ンスルホネート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロヘキサ ンスルホネート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタン スルホネート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム p-トルエンスルホネート 、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート 、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホ ネート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネ ート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネー ト、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロヘキサンスルホネ ート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホ ネート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム p-トルエンスルホネート、 4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネー

ト、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンス ルホネート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスル ホネート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホ ネート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスル ホネート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼン スルホネート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチル ベンゼンスルホネート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメ タンスルホネート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタン スルホネート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロヘキサン スルホネート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンス ルホネート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム p-トルエンスルホネート、4-メ チルチオフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネ ート、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート 、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、 2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロヘキサンスルホネート 、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネー ト、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム p-トルエンスルホネート、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、 2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスル ホネート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタン スルホネート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロ ブタンスルホネート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム パー フルオロヘキサンスルホネート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニ ウム パーフルオロオクタンスルホネート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニル スルホニウム p-トルエンスルホネート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルス ルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、3,5-ジメチルー4-メトキシフェニル ジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、4-フルオロフェ

ニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、4-フルオロフェニルジ フェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、4-フルオロフェニルジフェニ ルスルホニウム パーフルオロヘキサンスルホネート、4-フルオロフェニルジフェニル スルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、4-フルオロフェニルジフェニルスル ホニウム p-トルエンスルホネート、4-フルオロフェニルジフェニルスルホニウム ペン タフルオロベンゼンスルホネート、4-フルオロフェニルジフェニルスルホニウム p-トリ フルオロメチルベンゼンスルホネート、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム トリフ ルオロメタンスルホネート、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブ タンスルホネート、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロヘキサンス ルホネート、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネ ート、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム p-トルエンスルホネート、4-クロロフェ ニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、4-クロロフェニル ジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、4-トリフルオロメ チルフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、4-トリフルオロ メチルフェニルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、4-トリフル オロメチルフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロヘキサンスルホネート、4-ト リフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート 、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウム p-トルエンスルホネート、4-ト リフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネ ート、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベン ゼンスルホネート、1-ナフチルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネー ト、1-ナフチルジフェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、1-ナフチル ジフェニルスルホニウム パーフルオロヘキサンスルホネート、1-ナフチルジフェニル スルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、1-ナフチルジフェニルスルホニウ ム p-トルエンスルホネート、1-ナフチルジフェニルスルホニウム ペンタフルオロベン ゼンスルホネート、1-ナフチルジフェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼン スルホネート、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホ ネート、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネー

ト、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム パーフルオロヘキサンスルホネート 、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、 ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム p-トルエンスルホネート、ビス(4-メチル フェニル)フェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-メチル フェニル)フェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、 ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、ビス (4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム パーフルオロヘキサンスルホネート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、ビス(4-メ トキシフェニル)フェニルスルホニウム p-トルエンスルホネート、ビス(4-メトキシフェニ ル)フェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-メトキシフェ ニル)フェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム パーフルオロヘキサンスルホネート、ビス (4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、 ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム p-トルエンスルホネート、ビス (4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート 、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンス ルホネート、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)フェニルスルホニウム トリフルオロメ タンスルホネート、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)フェニルスルホニウム ノナフ ルオロブタンスルホネート、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)フェニルスルホニウム パーフルオロヘキサンスルホネート、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)フェニルス ルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)フ ェニルスルホニウム p-トルエンスルホネート、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)フ ェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-トリフルオロメチル フェニル)フェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、ビス(4-フルオロフェニル)フェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、ビス(4-フル

オロフェニル)フェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、ビス(4-フルオ ロフェニル)フェニルスルホニウム パーフルオロヘキサンスルホネート、ビス(4-フルオ ロフェニル)フェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、ビス(4-フルオ ロフェニル)フェニルスルホニウム p-トルエンスルホネート、ビス(4-フルオロフェニル) フェニルスルホニウム ペンタフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-フルオロフェニ ル)フェニルスルホニウム p-トリフルオロメチルベンゼンスルホネート、ビス(4-クロロフ ェニル)フェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、ビス(4-クロロフェニル) フェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、ビス(4-クロロフェニル)フェニ ルスルホニウム パーフルオロヘキサンスルホネート、ビス(4-クロロフェニル)フェニル スルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルス ルホニウム p-トルエンスルホネート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホニウム ペ ンタフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホニウム p-ト リフルオロメチルベンゼンスルホネート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニ ウム トリフルオロメタンスルホネート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム ノナフルオロブタンスルホネート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム パーフルオロヘキサンスルホネート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム p-トルエンスルホネート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム ペンタフ ルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム p-トリ フルオロメチルベンゼンスルホネート等が挙げられる。

[0067] 一般式[10]で示されるスルホニウム塩(無機強酸塩)の好ましい具体例としては、 例えば4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、4-メチルフェニル ジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、4-メチルフェニルジフェニルスルホ ニウム ヘキサフルオロホスフェート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキ サフルオロアルセネート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロ アンチモネート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、 4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェ ニルトボレート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフ

ェニル)ボレート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、 4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレー ト、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、3-メチルフェニルジフ ェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウ ム ヘキサフルオロホスフェート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフ ルオロアルセネート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアン チモネート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、3-メ チルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス{3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニ ル}ボレート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェ ニル)ボレート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、3-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、 2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、2-メチルフェニルジフェニ ルスルホニウム テトラフルオロボレート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフル オロアルセネート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチ モネート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、2-メチ ルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス{3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル} ボレート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニ ル)ボレート、2-メチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、2-メ チルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、 4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、4-tert-ブチルフェニ ルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、4-tert-ブチルフェニルジフェニ ルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスル ホニウム ヘキサフルオロアルセネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウ ム ヘキサフルオロアンチモネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス {3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル}ボレート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルス. ルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、4-tert-ブチルフェニルジフ

ェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスル ホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、4-シクロヘキシルフェニルジフ ェニルスルホニウム パークロレート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウ ム テトラフルオロボレート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキ サフルオロホスフェート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフ ルオロアルセネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフル オロアンチモネート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニ ルボレート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(3,5-ビス(ト リフルオロメチル)フェニル|ボレート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウ ム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニ ルスルホニウム テトラフェニルガレート、4-シクロヘキシルフェニルジフェニルスルホ ニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、4-メトキシフェニルジフェニルス ルホニウム パークロレート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオ ロボレート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、 4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、4-メトキシ フェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-メトキシフェニル ジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホ ニウム テトラキス{3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル}ボレート、4-メトキシフェニル ジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、4-メトキシフェ ニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、4-メトキシフェニルジフェニルス ルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、3-メトキシフェニルジフェニ ルスルホニウム パークロレート、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフ ルオロボレート、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェ ート、3-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、3-メト キシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、3-メトキシフェ ニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、3-メトキシフェニルジフェニルス ルホニウム テトラキス{3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル}ボレート、3-メトキシフェ ニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、3-メトキシ

フェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、3-メトキシフェニルジフェニ ルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、4-n-ブトキシフェニル ジフェニルスルホニウム パークロレート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウ ム テトラフルオロボレート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフ ルオロホスフェート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロア ルセネート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモ ネート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス{3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェ ニル)ボレート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフル オロフェニル)ボレート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニル ガレート、4-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフ エニル)ガレート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、2-n-ブトキシフェニ ルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、2-n-ブトキシフェニルジフェ ニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルス ルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホ ニウム テトラフェニルボレート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラ キス{3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル}ボレート、2-n-ブトキシフェニルジフェニル スルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、2-n-ブトキシフェニルジフ エニルスルホニウム テトラフェニルガレート、2-n-ブトキシフェニルジフェニルスルホ ニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニ ルスルホニウム パークロレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テ トラフルオロボレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオ ロホスフェート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアル セネート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモ ネート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、 4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス{3,5-ビス(トリフルオロメチ ル)フェニル}ボレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペ

ンタフルオロフェニル)ボレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テト ラフェニルガレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペン タフルオロフェニル)ガレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム パー クロレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、 4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、 4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、 4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、 4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、4-tert-ブト キシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル ]ボレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオ ロフェニル)ボレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニル ガレート、4-tert-ブトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロ フェニル)ガレート、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、 2.4.6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、2.4.6-トリメ チルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、2,4,6-トリメチル フェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、2,4,6-トリメチルフェ ニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、2,4,6-トリメチルフェニ ルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、2,4,6-トリメチルフェニルジフェニ ルスルホニウム テトラキス{3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ボレート、2,4,6-トリメ チルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、 2.4.6-トリメチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、2,4,6-トリメ チルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、 4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、4-メチルチオフェニ ルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、4-メチルチオフェニルジフェニル スルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホ ニウム ヘキサフルオロアルセネート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム テト ラフェニルボレート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス{3,5-ビ

ス(トリフルオロメチル)フェニル)ボレート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム アトラフェニルガレート、4-メチルチオフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム

ヘキサフルオロアルセネート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニ ウム ヘキサフルオロアンチモネート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルス ルホニウム テトラフェニルボレート、3,5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスル ホニウム テトラキス{3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル}ボレート、3,5-ジメチルー4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート 、3.5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、 3.5-ジメチル-4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロ フェニル)ガレート、4-フルオロフェニルジフェニルスルホニウム パークロレート、4-フ ルオロフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、4-フルオロフェニル ジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、4-フルオロフェニルジフェニル スルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、4-フルオロフェニルジフェニルスルホニ ウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-フルオロフェニルジフェニルスルホニウム テ トラフェニルボレート、4-フルオロフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(3,5-ビ ス(トリフルオロメチル)フェニル)ボレート、4-フルオロフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、4-フルオロフェニルジフェニルスルホ ニウム テトラフェニルガレート、4-フルオロフェニルジフェニルスルホニウム テトラキ ス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム パー クロレート、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、4-クロロ フェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、4-クロロフェニルジフ ェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、4-クロロフェニルジフェニルスルホ

ニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム テ トラフェニルボレート、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(3,5-ビス(ト リフルオロメチル)フェニル}ボレート、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム テトラ キス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム テト ラフェニルガレート、4-クロロフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフル オロフェニル)ガレート、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウム パーク ロレート、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレー ト、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート 、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート 、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネー ト、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、4-ト リフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラキス(3,5-ビス(トリフルオロメ チル)フェニル}ボレート、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウム テトラ キス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスル ホニウム テトラフェニルガレート、4-トリフルオロメチルフェニルジフェニルスルホニウ ム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスル ホニウム パークロレート、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラフルオ ロボレート、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェー ト、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、ビス (4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ビス(4-メ チルフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、ビス(4-メチルフェニル) フェニルスルホニウム テトラキス{3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル}ボレート、ビス (4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート 、ビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、ビス(4-メチル フェニル)フェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム パークロレート、ビス(4-メトキシフェニル)フェ ニルスルホニウム テトラフルオロボレート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニ ウム ヘキサフルオロホスフェート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム へ

キサフルオロアルセネート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフ ルオロアンチモネート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニル ボレート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス{3,5-ビス(トリフル オロメチル)フェニル)ボレート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラキ ス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、ビス(4-メトキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス(ペ ンタフルオロフェニル)ガレート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム パークロレート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラフルオロボ レート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェ ート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネー ト、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネー ト、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、ビス (4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス(3.5-ビス(トリフルオロメチル )フェニル}ボレート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス(ペ ンタフルオロフェニル)ボレート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラキ ス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)フェニルス ルホニウム パークロレート、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)フェニルスルホニウ ム テトラフルオロボレート、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)フェニルスルホニ ウム ヘキザフルオロアルセネート、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)フェニルスル ホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)フェニ ルスルホニウム テトラフェニルボレート、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)フェニル スルホニウム テトラキス{3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル}ボレート、ビス(4-トリフ ルオロメチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレ ート、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニルガレー ト、ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフル オロフェニル)ガレート、1-ナフチルジフェニルスルホニウム パークロレート、1-ナフ

チルジフェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、1-ナフチルジフェニルスルホニ ウム ヘキサフルオロホスフェート、1-ナフチルジフェニルスルホニウム ヘキサフル オロアルセネート、1-ナフチルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネー ト、1-ナフチルジフェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、1-ナフチルジフェニ ルスルホニウム テトラキス{3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル}ボレート、1-ナフチ ルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、1-ナフチル ジフェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、1-ナフチルジフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート、ビス(4-フルオロフェニル)フェニルスル ホニウム パークロレート、ビス(4-フルオロフェニル)フェニルスルホニウム テトラフル オロボレート、ビス(4-フルオロフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフ ェート、ビス(4-フルオロフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート 、ビス(4-フルオロフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ビ ス(4-フルオロフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、ビス(4-フルオ ロフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス(3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル)ボ レート、ビス(4-フルオロフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフ ェニル)ボレート、ビス(4-フルオロフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニルガレ ート、ビス(4-フルオロフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェ ニル)ガレート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホニウム パークロレート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホニウム テトラフルオロボレート、ビス(4-クロロフェニル) フェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルス ルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホニウ ム ヘキサフルオロアンチモネート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホニウム テト ラフェニルボレート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス(3,5-ビス( トリフルオロメチル)フェニル}ボレート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホニウム テ トラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホニウ ム テトラフェニルガレート、ビス(4-クロロフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス( ペンタフルオロフェニル)ガレート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム パークロレート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラフルオロボレ

ート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、ビス (4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニルボレート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス(3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル)ボレート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルンルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラフェニルガレート、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ガレート等が挙げられる。

[0068] 一般式[4]で示されるスルホニウム塩は、例えば以下の如く製造し得る。

即ち、一般式[1]で示されるジアリールスルホキシドを、適当な溶媒に溶解させ、これに酸素原子に対して親和性の高い活性化剤(以下、本発明に係る活性化剤と略記する。)を添加し、均一な溶液とする。一方、一般式[2]で示されるアリールグリニャール試薬を常法に従って調製し、これに先に調製した当該ジアリールスルホキシド及び本発明に係る活性化剤の均一溶液を一78~50℃で添加した後、0.1~2時間撹拌反応させる。反応終了後、得られた反応液を0~50℃で一般式[3]で示される強酸又はその塩と反応させることにより、一般式[4]で示されるトリアリールスルホニウム塩が得られる。

[0069] 一般式[1]で示されるジアリールスルホキシドは、市販品を用いてもよいし、常法(例えばBer.,23,1844(1890)、J.Chem.Soc.(C),2424(1969)、Synlett,2003(13),p2029等。)により適宜製造したものを用いてもよい。

一般式[2]で示されるアリールグリニャール試薬は、市販品を用いてもよいし、常法により適宜製造したものを使用してもよい。

[0070] 本発明に係る活性化剤の使用量は、使用する一般式[1]で示されるジアリールスルホキシド、一般式[2]で示されるアリールグリニャール試薬及び溶媒の種類によっても異なるが、当該ジアリールスルホキシドに対して、下限が順に好ましく、3、4、4:5当量、上限が順に好ましく、7.5、7、6当量であり、また、当該アリールグリニャール試薬に対して、下限が順に好ましく、1.2、1.6、1.8当量、上限が順に好ましく、3、

2.8、2.4当量である。

[0071] 一般式[2]で示されるアリールグリニャール試薬の使用量は、使用する一般式[1] で示されるジアリールスルホキシド及び溶媒の種類によっても異なるが、当該ジアリールスルホキシドに対して、1.0~10当量、好ましくは2.0~5.0当量である。

[0072] 使用する反応溶媒としては、例えばエチルエーテル、イソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、1,2-ジメトキシエタン、tert-ブチルメチルエーテル、シクロペンチルメチルエーテル等のエーテル類、例えば塩化メチレン、臭化メチレン、1,2-ジクロロエタン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水素類、例えばベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類等が挙げられ、これらは単独で用いても二種以上を適宜組み合わせて用いてもよい。

[0073] また、本発明の方法により得られたトリアリールスルホニウム塩のうち、ハロゲン塩のものは、更に、常法(例えば国際公開第WO02/092559号公報等参照。)に従って、これを例えばメタノール、エタノール、イソプロパノール等のアルコール類に溶解し、酸化銀で処理した後、1.0~5.0倍モルの各種酸を添加し、生じたハロゲン化銀を遮去した後、アルコール類を留去し、例えば塩化メチレン、1,2-ジクロロエタン、酢酸エチル、酢酸ブチル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、メチルイソブチルケトン、メチルエチルケトン等の有機溶媒に再び溶解する。得られた溶液を水洗した後、減圧濃縮すれば、カウンターアニオンであるハロゲン原子が目的とする酸由来のカウンターアニオンへ置換されたトリアリールスルホニウム塩が得られる。

[0074] また、2層系で反応を行う場合は、例えば塩化メチレン、1,2-ジクロロエタン、酢酸エチル、酢酸ブチル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、メチルイソブチルケトン、メチルエチルケトン等の有機溶媒と水との2層系の溶媒にトリアリールスルホニウム塩を溶解し、1.0~5.0倍モルの各種酸又はアルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩を添加し反応させる。反応終了後、得られた反応液を水洗した後減圧濃縮すれば、カウンターアニオンであるハロゲン原子が目的とする酸由来のカウンターアニオンへ置換されたトリアリールスルホニウム塩が得られる。

反応後の後処理は、この分野に於いて通常行われる後処理法に準じて行えばよい

実施例

- [0075] 本発明のトリアリールスルホニウム塩の製造法は、本発明に係る活性化剤をこれまで用いられてきた量以上に使用することにより、従来法が有していた、例えば高温下での過酷な条件(例えば加熱還流操作、溶融反応等。)、亜硫酸ガスの発生、大量のアルミニウム廃液の排出、カチオン部の3つの芳香環が同一のスルホニウム塩のみの合成、不純物である副生成物の含有等の問題点を有することなく、効率よく高収率で本発明に係るトリアリールスルホニウム塩を製造し得る。
- [0076] また、本発明に係るトリアリールスルホニウム塩は、常法に従って目的とするアニオン由来の化合物と反応させることにより、目的とするカウンターアニオンに交換されたトリアリールスルホニウム塩を容易に製造し得る。
- [0077] 更に、本発明の方法により製造されたトリアリールスルホニウム塩は副生成物含量が極めて低いため、これを酸発生剤として使用した場合には、例えば超微細パターンのプロファイルや側壁の荒れを改善することができる、矩形でエッジラフネスの小さい良好なパターンが形成され得る等の効果が期待できる。
- [0078] 以下、実施例、実験例及び比較例によって本発明を詳細に説明するが、本発明は これらによって何ら限定されるものではない。
- [0079] 実施例1. 4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイドの合成 4-ブロモトルエンとマグネシウムとを原料とし、テトラヒドロフラン(THF)を溶媒として 常法により調製した4-メチルフェニルグリニャール試薬 1.32L(1.88mol, 1.42mol/L, 2.5equiv.)にジフェニルスルホキシド 151.71g(0.75mol, 1equiv.)とクロロトリメチルシラン 407.25g(3.75mol, 5equiv.)(TMSCl)とをTHF 0.6Lに溶解させた溶液を一5℃〜 室温で添加した後、30分間撹拌反応させた。反応終了後、得られた反応液を12%臭化水素酸 1.1Lに注入し、ジクロロメタン 1.8Lで2回抽出した。得られた目的物を洗浄した後、濃縮乾固し、アセトン 1.8Lで結晶化することにより、目的物 203.7gを白色結晶として得た(収率 76%)。物性データを表1に示す。
- [0080] 実施例2~16. 各種スルホニウム塩の合成

  アリールハライドとして実施例1で使用した4~ブロモトルエンの代わりに表1~3に示す所定のアリールハライドを使用した以外は、実施例1と同様の操作を行い、目的物

# ・ を得た。その結果を表1〜3に示す。

# [0081] [表1]

実施例	アリールハライト	目的物	物性データ
1	4-ブロモトルエン	4-メチルフェニルジフ	収率: 76%; m.p.; 243.1-243.6℃; ¹H-NMR(400MH
		ェニルスルホニウム ブ・	z, CDCl <sub>3</sub> ) $\delta = 7.84 - 7.71(12H, m, Ph), 6.73(2H, d,$
		<b>□</b> ₹/ト*	J=8.54Hz, Ph), 2.48(3H, s, CH3); IR(KBr)(cm <sup>-1</sup> )=
			3069, 3045, 2984, 2359, 1591, 1475, 1446, 13
			09, 1188, 1155, 1066, 995, 808, 763, 686
2	3-7 ロモトルエン	3-メチルフェニルシ・フ	収率: 77%; m.p.: 126.7-128°C; <sup>1</sup> H-NMR(400MHz,
		ェニルスルホニウム ブ	CDCls) $\delta = 7.87 - 7.84 (4H, m, Ph), 7.82 - 7.72 (6H,$
	-	<b>ወ</b> 7 <b>/</b> ト*	m, Ph), 7.64-7.57 (4H, m, Ph), 2.46(3H, s, CH <sub>3</sub>
			); IR(KB1)(cm <sup>-1</sup> )=3440, 3079, 3030, 1622, 1599,
			1476, 1445, 1317, 1068, 995, 789, 767, 750, 6
			84
3	2-プロモトルエン	2-メチルフェニルジ・フ	収率: 64%, m.p.: 228.6-228.9°C; 'H-NMR(400MH-
		ェニルスルホニウム ブ	z, CDCl <sub>3</sub> ) $\delta = 7.86-7.73(10H, m, Ph), 7.68-7.65 ($
		<b>□</b> ₹ፈት <u>,</u>	1H, m, Ph), 7.55-7.32 (2H, m, Ph), 7.09(1H, J=
			8.30Hz, Ph), 2.66(3H, s, CH3); IR(KBr)(cm <sup>-1</sup> )=347
		•	6, 3404, 3077, 2993, 2338, 1591, 1476, 1446,
		•	1278, 1178, 1159, 1072, 995, 765, 688
4	1-7 □₹-4-t		収率: 79%; m.p.: 232.0-233.2°C; <sup>1</sup> H-NMR(400MH
•	ert-7° fl/	ュニルシ フェニルスルホ	z, CDCls) $\delta = 7.87 - 7.70(14 \text{H}, \text{m}, \text{Ph}), 1.35(9 \text{H}, \text{s},$
	ンセ・ン	<u>፡</u> = ዕል ፓ ፣ ወマイト ፣	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ); IR(KB <sub>1</sub> )(cm <sup>-1</sup> )=3045, 2966, 1587, 1473, 1
			444, 1396, 1363, 1309, 1194, 1178, 1113, 107
			2, 995, 852, 823, 763, 688
5	_	4-シクロヘキシルフェニ	収率: 93%; m.p.: 232.0-233.2°C; <sup>1</sup> H-NMR(400MH
		ルシ・フェニルスルホニウ	z, CDCl <sub>3</sub> ) $\delta = 7.85 - 7.54(12H, m, Ph), 7.54 - 7.51(2)$
	* <b>&gt;</b>	ለ ፓ <sup>*</sup> ወマイト <sup>*</sup>	H, m, Ph), 2.61(1H, dt, J=6.35Hz, J=2.44Hz, C
1			H), 1.95-1.81(4H, m, CH <sub>2</sub> ), 1.76(1H, dddd, J-1.4
			7Hz, J=2.68Hz, J=8.00Hz, J=13.03Hz, CH), 1.30
			-1.19(4H, m, CH <sub>2</sub> ), 1.25(1H, dddd, J-3.14Hz, J=
·			7.20Hz, J=8.70Hz, J=25.64Hz, CH <sub>2</sub> ); IR(KBr)(cm <sup>-</sup>
			1410 1227 1186 1111 1068 1022 007 825
			1410, 1327, 1186, 1111, 1068, 1022, 997, 835,
6	1 7'ni 4 4	4 4 k±3/7+-43/*	754, 684
6	トキシヘンセンン	4-メトキシフェニルジ フェニルスルホニウム フ	収率: 91%; m.p.: 155.0-156.3°C; ¹H-NMR(400MH
	「イグハーノピーノー	, DA(P,	z, CDCl <sub>3</sub> ) $\delta$ = 7.89(2H, dd, J=1.95Hz, J=7.08Hz,
		□ <b>₹</b> 7 Γ	Ph), 7.80-7.68(10H, m, Ph), 7.23(2H, dd, J=1.95

[0082] [表2]

AVAJ	A \ / A
SD II	,
3	
₹	

	実施例	アリールハライト。	目的物	物性データ
	7	1-7° DE-3-#	3-メトキシフェニルジ	収率: 77%, m.p.: 88.4-89.8°C; 'H-NMR(400MHz,
		トキシペンゼン	フェニルスルホニウム フ	CDCls) $\delta = 7.89-7.83(4H, m, Ph), 7.80-7.67(6H,$
			.* ወንፈት*	m, Ph), 7.63(1H, s, Ph), 7.59(1H, t, J=8.18Hz, P
				h), 7.25(1H, d, J=8.18Hz, Ph), 7.21(1H, d, J=8.1
				8Hz, Ph), 3.89(3H, s, CH3O); IR(KBr)(cm <sup>-1</sup> )= 346
				6, 3387, 3084, 3032, 3015, 2976, 2839, 1591,
				1483, 1444, 1427, 1286, 1250, 1188, 1072, 10
Į				32, 997, 875, 785, 761, 684
	8	1-7° DE-2-7	4-J*   +>>7:=N>	収率: 78%; m.p.: 130.4-132.5°C; <sup>1</sup> H-NMR(400MH
		゚゚゚トキシペンゼン	・フェニルスルホニウム	z, CDCl <sub>3</sub> ) δ=7.87(2H, d, J=8.79Hz, Ph), 7.80-7.
			<b>ጋ</b> * ወ <b>?</b> / ト*	68(10H, m, Ph), 7.19(2H, d, J=9.03Hz, Ph), 4.0
			·	6(2H, t, J=6.34Hz, OCH2), 1.79(2H,dt, J=6.34Hz,
				J=21.49, CH2), 1.49(2H, dq, J=7.45Hz, J=21.49
				Hz, CH2), 0.97(3H, t, J=7.45Hz, CH3); IR(KBr)(c
				m <sup>-1</sup> )= 3483, 3406, 3192; 3080, 3022, 2957, 287
				4, 2575, 1900, 1767, 1682, 1587, 1475, 1444,
		•		1415, 1309, 1261, 1178, 1120, 1068, 1022, 99
				9, 964, 856, 763, 688
j	9	-	4-tert-7 ነ ትንን	収率: 40%, m.p.: 89.4-95.5°C; <sup>1</sup> H-NMR(400MHz,
			エニルシ フェニルスルネ	CDCl <sub>3</sub> ) $\delta = 7.86 - 7.81(6H, m, Ph), 7.74 - 7.28(6H,$
	ļ	゚゚ンセ゚ン	<b>=</b> ዕላ ጋ በ4ላት	m, Ph), 7.23(2H, d, J=9.03Hz, Ph), 1.49(9H, s,
				CH <sub>3</sub> ); IR(KBr)(cm <sup>-1</sup> )= 3053, 2972, 2872, 1579, 1
			•	491, 1475, 1442, 1396, 1369, 1253, 1163, 106
-	1.0		151543	8, 997, 898, 866, 765, 744, 684
	10		4- <i>XFNF</i> \$71=N>	収率: 83%, m.p.: 160.8-161.8°C; ¹H-NMR(400MH
		TN71^ 20 2	プェニルスルホニウム プロマイト	z, CDCl <sub>3</sub> ) δ=7.86-7.78(6H, m, Ph), 7.76-7.69(6H
			) UY1F	, m, Ph), 7.48(2H, d, J=8.54Hz, Ph), 2.53(3H, s,
				CH <sub>2</sub> S); IR(KBr)(cm <sup>-1</sup> )= 3447, 3045, 2990, 2943,
	.			1566, 1547, 1475, 1441, 1402, 1313, 1201, 1
}	11	7 7 n= 0.4	OAE HIVERT	178, 1099, 1062, 997, 825, 804, 761, 748, 682
	''	1-1 HC-2,4	∠,4,0-Γソ/Tル/ τ=#.ジフτ=#.7/L±	収率: 23%; m.p.: 202.0-202.6°C; <sup>1</sup> H-NMR(400MH z, CDCls) δ=7.80-7.76(6H, m, Ph), 7.70-7.68(4H ; m, Ph), 7.23(2H, s, Ph), 2.43(3H, s, CHs), 2.36
1		'0-LAYER,	- h / フ・ロコイト・ - ールノ ノエーかくルホ	z, CDCisj v = 7.80-7.70[0H, m, Pnj, 7.70-7.08[4H]
$\cdot$	-	/6 /	-/A / B(1F	
	ĺ		·	(6H, s, CH <sub>3</sub> ); IR(KBr)(cm <sup>-1</sup> )= 3449, 3387, 3057,
L				2991, 1597, 1572, 1471, 1446, 1385, 1300, 11

[0083] [表3]



	実施例	アリールハライト	目的物	物性データ
	13.	1-7° PE-4-7	4-フルオロフェニルジ・フ	収率: 66%, m.p.: 222.0-223.2°C; <sup>1</sup> H-NMR(400M
	İ	がわべンセン	ェニルスルホニウム フ゜ロ	Hz, CDCl3) $\delta$ =8.11-8.07(2H, m, Ph), 7.88-7.86(
		Ĺ	₹ <b>₹</b>	4H, m, Ph), 7.79-7.69(6H, m, Ph), 7.44-7.39(2
				H, m, Ph); IR(KBr)(cm <sup>-1</sup> )= 3466, 3071, 3015, 2
١				986, 1587, 1491, 1446, 1404, 1309, 1240, 11
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	65, 1103, 1066, 995, 844, 815, 756, 686
	1 4	1-プロモ-4-ク	4-ク00フェニルジフ <u>ェ</u>	収率: 66%; m.p.: 221.6-222.6°C; <sup>1</sup> H-NMR(400M
		ロロペ・ンセ、ン	ニルスルホニウム ブ・ロマ	Hz, CDCl <sub>3</sub> ) $\delta$ =8.05-7.73(6H, m, Ph), 7.72-7.61(
			<b>ተ</b>	8H, m, Ph); IR(KBr)(cm <sup>-1</sup> )= 3478, 3069, 3003,
١		·		2953, 1570, 1475, 1446, 1400, 1313, 1282, 1
ı			,	184, 1091, 1068, 1008, 997, 933, 841, 815, 7
				54, 684
1	15	1-プロモ-4-ト	7	収率: 72%; m.p.: 221.6-222.6°C; <sup>1</sup> H-NMR(400M
- [		リフルオロメチルへ	ニルシ・フェニルスルホニウ	Hz, CDCl <sub>3</sub> ) $\delta$ =8.18(2H, d, J=8.30Hz, Ph), 7.96-
-		ンセ・ン	ል <b>ጋ</b> * ወマイト*	7.94(6H, m, Ph), 7.82-7.72(6H, m, Ph); IR(KBr)(
				cm <sup>-1</sup> )= 3439, 3026, 1604, 1477, 1446, 1402, 1
				325, 1176, 1134, 1060, 1010, 844, 752, 702,
-				684
	16	1-7 DE-+79	1-ナフチルジ・フェニルス	収率: 42%, m.p.: 193.9-195.3°C; <sup>1</sup> H-NMR(400M
ŀ		しン	ルホニウム ブ・ロマイト・	Hz, CDCl₃) δ=8.37(1H, d, J=8.06Hz, C10H7),
ļ				8.29(1H, d, J=8.30Hz, C10H7), 8.07(1H, d, J=7
1				.81Hz, C10H7), 7.92-7.88(4H, m, Ph),7.83-7.67(9
				H, m, Ph, C10H7), 7.48(1H, d, J=7.66Hz, C10H7)
				; IR(KBr)(cm <sup>-1</sup> )= 3460, 3391, 3049, 1618, 1593,
ĺ				1504, 1475, 1446, 1367, 1346, 1323, 1290, 1
				265, 1165, 1070, 997, 943, 864, 806, 779, 76
L				3, 688, 661

# [0084] 実施例17-23. 各種スルホニウム塩の合成

アリールハライドとして実施例1で使用した4-ブロモトルエンの代わりにブロモベンゼンを、スルホキシドとしてジフェニルスルホキシドの代わりに表4及び5に示す所定のスルホキシドを使用した以外は、実施例1と同様の操作を行い、目的物を得た。その結果を表4に示す。

[0085] [表4]

実施例	アリールハライト	目的物	物性データ
17	t' 2(4-1787	t 2(4-メチルフェニル)	収率: 90%; m.p.: 207.8-208.9°C; <sup>1</sup> H-NMR(400M
	エニル)スルオキシト	フェニルスルホニウム フ゛	Hz, CDCls) $\delta = 7.78(2H, d, J=7.81Hz, Ph), 7.73-$
	•	<b>ロ</b> マイト・	7.68(7H, m, Ph), 7.48(4H, d, J=8.55Hz, Ph), 2.
			45(6H, S, CHs); IR(KB1)(cm <sup>-1</sup> )= 3617, 3065, 300
			3, 2955, 1589, 1491, 1443, 1402, 1315, 1290,
			1186, 1124, 1068, 1014, 825, 806, 760, 688
18	と ス(4-メトキシ	ピス(4-メトキシフェニ	収率: 94%; 無色油状物; <sup>1</sup> H-NMR(400MHz, CDCl <sub>3</sub> )
İ	フェニル)スルホキシ	ル)フェニルスルホニウム	δ=7.81(4H, d, J=8.79Hz, Ph), 7.72-7.69(5H,
	<b>F.</b>	ጋ°	m, Ph), 7.20(4H, D, J=8.79Hz, Ph), 3.90(6H, s,
1			OCH <sub>3</sub> ); IR(KBr)(cm <sup>-1</sup> )= 3400, 3086, 2976, 2841
			, 2575, 1589, 1495, 1445, 1416, 1311, 1271,
			1180, 1126, 1076, 1018, 837, 798, 752, 686
19	ť አ(4-tert-	t 1(4-tert-ブチ	収率: 91%; m.p.: 245.6-245.9°C; <sup>1</sup> H-NMR(400M
	ブ チルフェニル)ス	ルフェニル)フェニルスルホ	Hz, CDCls) $\delta = 7.86-7.82(6H, m, Ph), 7.76-7.71($
	ルホキシト。	<i>二</i> ウム <i>ፓ</i> ロマイト	7H, m, Ph), 1.35(9H, s, CH3); IR(KBr)(cm <sup>-1</sup> )= 30
			67, 2964, 2872, 1587, 1493, 1471, 1446, 140
:			0, 1363, 1269, 1203, 1117, 1072, 1009, 997,
			850, 837, 767, 690
20	t ス(4-トリフル	ピス(4-トリフルオロメ	収率: 39%; m.p.: 283.9-284.8°C; <sup>1</sup> H-NMR(400M
	オロメチルフェニル)	チルフェニル)フェニルスル	Hz, CDCls) $\delta = 7.87 - 7.85(6H, m, Ph), 7.81 - 7.04($
	スルホキシト	<b>ホニウム プロマイド</b>	7H, m, Ph); IR(KBr)(cm <sup>-1</sup> )= 3073, 3046, 2985,
			1578, 1477, 1447, 1327, 1138, 1062, 995, 83
			7, 769, 750, 684
21	じょ(4-711対ロ	ピネ(4-フルオロフェニ	·収率: 72%; m.p.: 241.6-242.1°C; <sup>1</sup> H-NMR(400M
	フェニル)スルホキシ	ル)フェニルスルホニウム	Hz, CDCl <sub>3</sub> ) $\delta$ =8.13-8.09(4H, m, Ph), 7.89-7.86(
}	<b>F</b> *	プロマイド	2H, m, Ph), 7.79-7.70(3H, m, Ph), 7.46-7.41(4
			H, m, Ph); $IR(KBr)(cm^{-1})=3574$ , 3480, 3090, 30
			47, 3018, 2976, 1585, 1491, 1448, 1408, 130
			0, 1240, 1163, 1105, 1070, 1008, 848, 814, 7
			56, 686
22	t አ(4-/መ7	t* ス(4-クロロフェニル)	収率: 66%, m.p.: 179.3-180.4°C; 'H-NMR(400M
i	エニル)スルネキシト	フェニルスルホニウム フ゛	Hz, CDCl <sub>3</sub> ) $\delta$ =8.02-7.98(3H, m, Ph), 7.92-7.76(
	,	<b>□</b> ₹/ <b>ト</b> *	2H, m, Ph), 7.75-7.65(8H, m, Ph); IR(KB1)(cm <sup>-1</sup> )
			= 3069, 2984, 1570, 1475, 1446, 1394, 1309,
			1157, 1039, 1064, 997, 829, 769, 746, 686

。 尚、実施例1〜23について、副生成物の副生率を高速液体クロマトグラフィー〔波 長:237nm、流速:0.75ml/min、移動相:6mMテトラプロピルアンモニウムヒドロキシド (TPAH)含有水ーアセトニトリル溶液(水/アセトニトリル=13/7)(pH7.0)、測定時間 :30min]により測定した結果、副生成物の生成は見られなかった。

[0087] 比較例1及び実験例1〜6. 本発明に係る活性化剤の当量関係

実施例1で使用したTMSCIの当量(5equiv.)を下記の如き当量で使用した以外は、実施例1と同様の操作を行い、目的物である4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ブロマイドを得た。得られた目的物、トリフェニルスルホニウム ブロマイド(副生物1)及びビス(4-メチルフェニル)フェニルスルホニウム ブロマイド(副生物2)の収率を表5に示す。

[0088] [表5]

	Grignard試薬/	TMSCI/	目的物	副生物1	副生物2
	ジフェニルスルホキシド (equiv.)	ን ን፣ = በኢቡቱት ነት (equiv.)	(%)	(%)	(%)
比較例 1	2.5	2.5	59	3	2
実験例 1	2.5	3.0 .	72	2	1
実験例2	2.5	4.0	72	1	-
実験例3	2.5	- 5.0	76	_	_
(実施例1)	·				
実験例4	2.5	6.0	68	<del>-</del>	
実験例5	2.5	7.0	70	_	<u> </u>
実験例6	2.5	7.5	70	_	<u> </u>

[0089] 表5の結果から明らかなように、比較例1と実験例1〜6の結果を比較すると、比較例1では副生物の生成が見られ且つ目的物の収率も低いのに対して、実験例1〜6では高収率且つ副生成物の副生率が極めて少ないことがわかる。特に、実験例3〜6では副生成物の生成は全く見られないことが分かる。

以上の結果から、本発明に係る活性化剤をジアリールスルホキシド1当量に対して、通常3~7.5当量、好ましくは4~7当量、より好ましくは4.5~6当量使用すると、副生成物の生成が抑制されることが分かる。

## 産業上の利用可能性

[0090] 本発明のトリアリールスルホニウム塩の製造法は、酸素原子に対して親和性の高い活性化剤をこれまで用いられてきた量以上に使用することにより、従来法が有していた、例えば高温下での過酷な条件(例えば加熱還流操作、溶融反応等。)、亜硫酸ガスの発生、大量のアルミニウム廃液の排出、カチオン部の3つの芳香環が同一のス

ルホニウム塩のみの合成、不純物である副生成物の含有等の問題点を有することなく、効率よく高収率で目的とするスルホニウム塩を製造し得る。このような効果は、本発明に於いて使用される、酸素原子に対して親和性の高い活性化剤の使用量を大幅に増加させることにより生じたものであり、全く予測し得ないことであった。

## 請求の範囲

#### [1] 一般式[1]

$$\mathbb{R}^{1} \xrightarrow{\mathbb{I}} \mathbb{R}^{1} \qquad [1]$$

(式中、2つのR<sup>1</sup>は水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、炭素数1〜4のハロアルキル基、アルコキシ基、アシル基、ヒドロキシ基、アミノ基、ニトロ基又はシアノ基を表す。)で示されるジアリールスルホキシドと一般式[2]

#### RMgX [2]

(式中、Rは、ハロゲン原子、アルキル基、炭素数1~4のハロアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、N-アルキルカルバモイル基及びカルバモイル基から選ばれる置換基を有していてもよいアリール基を表し、当該置換基は上記一般式[1]に於けるR<sup>1</sup>で示される置換基とは異なるものであり、Xはハロゲン原子を表す。)で示されるアリールグリニャール試薬とを、当該ジアリールスルホキシドに対して3~7.5当量の、酸素に対して親和性の高い活性化剤共存下に反応させた後、一般式[3]

#### $HA_1$ [3]

(式中、A」は強酸残基を表す。)で示される強酸又はその塩を反応させることを特徴とする、一般式[4]

$$\begin{array}{ccc}
R^{1} & & \\
& & \\
R - S & A_{1} & & [4]
\end{array}$$

(式中、R、 $R^1$ 及び $A_1$ は前記に同じ。)で示されるトリアリールスルホニウム塩の製造法。

[2] 酸素に対して親和性の高い活性化剤が、ハロゲノトリオルガノシラン、請求項1に記

載の製造法。

- [3] 酸素に対して親和性の高い活性化剤が、ハロゲノトリアルキルシランである、請求項1 に記載の製造法。
- [4] 酸素に対して親和性の高い活性化剤が、クロロトリメチルシランである、請求項1に記載の製造法。
- [5] 酸素に対して親和性の高い活性化剤の使用量が、一般式[2]で示されるアリールグ リニャール試薬に対して1.2~3当量である、請求項1に記載の製造法。
- [6] A<sub>1</sub>で示される強酸残基が、一般式[5] HX<sub>1</sub> [5]

(式中、 $X_1$ はハロゲン原子を表す。)で示されるハロゲン化水素酸、一般式[6]  $R^2$ - $SO_3$ H [6]

(式中、R<sup>2</sup>は、ハロゲン原子を有していてもよい、アルキル基、アリール基若しくはアラルキル基又はカンファー基を表す。)で示されるスルホン酸又は一般式[7]

 $HM_1Fn$  [7]

(式中、M<sub>1</sub>は半金属原子を表し、nは4又は6である。)で示される無機強酸由来のアニオンである、請求項1に記載の製造法。

- [7] X、が塩素原子又は臭素原子である、請求項6に記載の製造法。
- [8] M<sub>1</sub>で示される半金属原子が、ホウ素原子、リン原子、ヒ素原子又はアンチモン原子である、請求項6に記載の製造法。

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

		PCT/JP2	004/014604
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> C07C381/12			
According to International Patent Classification (IPC) or to both nation	al classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED	<del></del>		
Minimum documentation searched (classification system followed by control of CO7C381/12	classification symbols)		
·			
Documentation searched other than minimum documentation to the ext	ent that such documents a	re included in the	fields searched
Electronic data base consulted during the international search (name of CAPLUS (STN), REGISTRY (STN)	data base and, where prac	ticable, search ter	ms used)
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category* Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant	passages	Relevant to claim No.
A JP 9-12537 A (Shin-Etsu Chem 14 January, 1997 (14.01.97), (Family: none)	nical Co., Ltd.	),	. 1-8
Further documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family	annex.	
Special categories of cited documents:     'A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance		ict with the applicat	national filing date or priority ion but cited to understand vention
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is	"X" document of particul considered novel or step when the docum	cannot be conside	aimed invention cannot be red to involve an inventive
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	considered to invol	ve an inventive st or more other such de erson skilled in the	
Date of the actual completion of the international search 04 January, 2005 (04.01.05)	Date of mailing of the in 25 January		
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer		
Faccimile No.	Telephone No.		

Facsimile No.
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

	国際調査報告	国际山限奋号 PC1/JP2004/014604
A. 発明の層	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))	
Int.	C1. C07C381/12	
B. 調査を行	テった分野	
	·····································	
Int.	C1.7 C07C381/12	·
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの	•
	•	
国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称、	調査に使用した用語)
CAPL	US (STN), REGISTRY (STN)	
		•
C. 関連する	5と認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	・ 引用文献名・及び一部の箇所が関連すると	関連する ときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号
	THE THE PARTY NAME OF THE PART	
<b>A</b>	JP 9-12537 A(信越化学工業株式会社 1997.01.14(ファミリーなし)	生) 1-8
		···
	*	·
□ C欄の続き	にも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別紙を参照。
もの 「E」 国際 以後先 「L」 優先 を若 文 可 「O」 口頭に	のカテゴリー 他のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 目前の出願または特許であるが、国際出願日 会表されたもの E張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 は他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) こる開示、使用、展示等に言及する文献 質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「&」同一パテントファミリー文献
国際調査を完了	てした日 04.01.2005	国際調査報告の発送日 25.1.2005
	O名称及びあて先 国特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官 (権限のある職員) 4 H 9 0 4 9 本堂裕司
T.	『便番号100−8915 『千代田区質が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3443

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

— BLACK BOKDERO
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.